

## 特任助教（常勤）の公募

部局名 超高压電子顕微鏡センター

職 種	特任助教（常勤）
募集人数	1名
勤務場所	大阪大学超高压電子顕微鏡センター
専門分野	物質・材料科学の先端的研究分野、また、これらの研究に関連する装置開発等の研究分野
業務内容	<ul style="list-style-type: none"> <li>・プロジェクト「超顕微科学研究拠点事業」に従事して、超高压電子顕微鏡法をはじめとした電子顕微鏡法ならびに放射光を利用した分析法に関する応用研究、ならびに、これらに係わる装置開発等を通じて、電子顕微鏡法と放射光分析法の融合により新分野を創成する研究を推進する。</li> <li>・上記研究分野に関するこれまでの経験の有無は問わない。</li> <li>・超高压電子顕微鏡センターにおいて、学生指導を担当する。</li> </ul>
応募資格	博士の学位を有する方、あるいは、着任までに取得見込みである方。 上記研究に意欲的に取り組んでいただける方。
雇用期間	平成28年10月1日～平成29年3月31日 （雇用期間満了後、雇用期間を更新する場合があります。 ただし、更新する場合であっても最長で平成31年9月30日まで）
勤務形態等	国立大学法人大阪大学任期付教職員の労働時間、休日及び休暇等に関する規定による。 ※専門業務型裁量労働制適用
給与・手当等	国立大学法人大阪大学任期付年俸制教職員（特任等教職員）給与規程による。 通勤手当、賞与、退職手当の支給はありません。 その他の手当は、当該給与規程に基づき支給する場合がある。
社会保険等	文部科学省共済組合、雇用保険、労働者災害補償保険に加入
応募書類	<ol style="list-style-type: none"> <li>(1) 履歴書（学歴、職歴、研究歴、学位、受賞歴、所属学会、連絡先等を記載し、写真を付けて下さい。）</li> <li>(2) 業績総合リスト（下記の項目別に詳細に記載下さい。）             <ol style="list-style-type: none"> <li>(2-1) 研究業績：学術論文、国際会議発表、学術報告、研究会発表などについて項目別に記載して下さい。</li> <li>(2-2) 研究費の導入実績：科学研究費、共同研究、委託研究、各種公的研究費、奨学寄付金などがあれば代表について項目別に記載下さい。</li> </ol> </li> <li>(3) 主要論文5編以内の別刷り（コピー可）各1部</li> <li>(4) 研究業績の概要（A4用紙1枚以内）</li> <li>(5) 研究に関する抱負（A4用紙1枚程度）</li> <li>(6) 本人について紹介可能者2名の氏名・所属・連絡先（任意）</li> </ol>

<p>応 募 方 法</p>	<p>封筒に「特任教員応募」と記載し、下記宛てに郵送（簡易書留）願います。  <b>【送付先・問い合わせ先】</b>  大阪大学 超高圧電子顕微鏡センター センター長・教授 保田 英洋  〒567-0047 茨木市美穂ヶ丘 7-1  電話：06-6879-7941／ファックス：06-6879-7942  E-mail：yasuda@uhvem.osaka-u.ac.jp</p>
<p>応 募 期 限</p>	<p>平成28年6月24日（金）【必着】</p>
<p>そ の 他</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・応募書類は採用審査にのみ使用し、正当な理由なく第三者へ開示、譲渡及び貸与することは一切ありません。</li> <li>・応募書類は返却できませんので、あらかじめご了承ください。</li> <li>・その他の労働条件等については、国立大学法人大阪大学職員就業規則等によります。（以下のURL をご覧ください）。</li> </ul> <p><a href="http://www.osaka-u.ac.jp/ja/guide/information/joho/kitei_shugyou.html">http://www.osaka-u.ac.jp/ja/guide/information/joho/kitei_shugyou.html</a></p>